



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO**

RESULTADO PROCESSO SELETIVO MONITORIA II 2020

Disciplinas	Alunos Selecionados
Laboratório de Sistemas Mecatrônicos e Laboratório de Maker	1° Larissa Mikaele Ribeiro Adriano 2° Nicolas Henrique 3° Mateus Meireles Ribeiro

Os alunos selecionados devem encaminhar no e-mail do departamento de engenharia mecatrônica (demdv@cefetmg.br) até **dia 02/09/2020**, os seguintes documentos: comprovante de endereço, cópia do cartão do banco e uma foto 3x4 recente, no assunto do e-mail deverão colocar nome completo e a disciplina na qual foi aprovado.



Emitido em 31/08/2020

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO Nº 2/2020 - DEMDV (11.60.13)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 14:28)

LUIS FILIPE PEREIRA SILVA

CHEFE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DEMDV (11.60.13)

Matrícula: 2142337

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número:
2, ano: 2020, tipo: **RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO**, data de emissão: 31/08/2020 e o código de
verificação: **af34a22ff6**